

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-292608 (P2003-292608A)

(43)公開日 平成15年10月15;1(2003.10.15)

(51) Int.CL'	識別記号	F I ; (参考)
C08G 65	5/38	C 0 8 G 65/38 4 J 0 0 5
H01B 1	/06	H01B 1/06 A 5G301
13	3/00	13/00 Z 5 H O 2 6
H01M 8	6/02	H01M 8/02 P
	5/10	8/10
	,	審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 10 頁)
(21)出願番号	特顧2002-95653(P2002-95653)	(71)出願人 000002093
		住友化学工業株式会社
(22)出顧日	平成14年3月29日(2002.3.29)	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
		(72)発明者 八代 有弘
		茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式
		会社内
		(72)発明者 佐々木 繁
		茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式
		会社内
		(74)代理人 100093285
		弁理士 久保山 隆 (外2名)
		最終頁に続く
		1

(54) 【発明の名称】 芳香族系高分子、その製造方法及びその用途

(57)【要約】

【課題】 プロトン伝導性等が高く、燃料電池用高分子

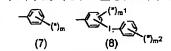
 $\begin{array}{c} R \\ A - \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ (CH_2)_n - B - (SO_3^-M^-)_m \end{array}$ (1)

(式中、mは1~3の整数を、nは1~6の整数を表し、Mは水素原子、Tルカリ金属又はTンモニウムを表わす。RはH、S O_3 H、F、低級Tルキル基Tは低級

-CR'R²-#
(4) (5) (6)

(式中、R¹及びR²は、独立にH、低級アルキル基又は 低級フルオロアルキル基を表わす。#は式(1)のベン ゼン環と結合していることを表す。Lは直接結合、O又 はSを表わし、mは前記と同じ意味を表す。m¹、m アルコキシ基を表わす。Aは直接結合、下式(4)、(5)又は(6)の2価の基を、Bは直接結合、下式(7)又は(8)の基を表わす。)

電解質等に適した新規な高分子化合物を提供する。



【解決手段】一般式(1)

²は、それぞれ整数を表し、その和は1~3の整数である。*は-SO→3M→と結合結合していることを表わす。ベンゼン環は置換されていてもよい。))で示される繰り返し構造を有することを特徴とする高分子。

【特許請求の範囲】

(式中、mは1~3の整数を、nは1~6の整数を表し、Mは水素原子、アルカリ金属又はアンモニウムを表わす。RはH、SO₃H、F、低級アルキル基又は低級

(式中、R¹及びR²は、独立にH、低級アルキル基又は低級フルオロアルキル基を表わす。#は式(1)のベンゼン環と結合していることを表す。Lは直接結合、O又はSを表わし、mは前記と同じ意味を表す。m¹、m²は、それぞれ整数を表し、その和は1~3の整数である。*は-SO⁻₃M'と結合結合していることを表わす。ベンゼン環は置換されていてもよい。))で示される繰り返し構造を有することを特徴とする高分子。

【請求項1】一般式(1)

アルコキシ基を表わす。Aは直接結合、下式(4)、 (5)又は(6)の2価の基を、Bは直接結合、下式 (7)又は(8)の基を表わす。)

$$- (7) \qquad (8)^{(7)_{m^1}}$$

【請求項2】さらに式(2)

(式中、Zは、 SO_2 及U/XはCOを表す。)で示される繰り返し構造を有することを特徴とする請求項1記載の高分子。

【請求項3】式(2')

(式中、xとyはそれぞれの繰返し構造の数を表し、xとyの合計は $10\sim100000$ であり、xはyの $0倍\sim100倍$ である。繰返し構造の配列はランダム、交互、ブロックのいずれであってもよい。Z、A、R、B、M、m、nは前記と同じ意味を表わす。)で示される請求項1または2記載の高分子。

【請求項4】式(3)

(式中、X'は水素原子、クロロ基、ブロモ基、ヨード

基、又はA-OHを表わし、m、n、M、R、B、Aは前記と同じ意味を表わす。)で示される芳香族化合物をモノマー成分として、これを単独重合させる又はこれとジハロゲノ芳香族化合物とを共重合させることを特徴とする請求項1~3いずれかに記載の高分子の製造方法。【請求項5】上記式(3)におけるmがOに相当する芳香族化合物をモノマー成分として、これを単独重合させて又はこれとジハロゲノ芳香族化合物とを共重合させて、対応する重合体を得、次いで該重合体をスルホン化することを特徴とする請求項1~3いずれかに記載の高分子の製造方法。

【請求項6】請求項1~3いずれかに記載の高分子を用いてなる高分子電解質膜。

【請求項7】請求項6記載の高分子電解質膜を用いた燃

料電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、芳香族系高分子に 関し、詳しくは主鎖が芳香族系であって、この主鎖にス ルホン酸基が連結基を介して結合しているという特定の 芳香族系高分子に関するものである。

[0002]

【従来の技術、発明が解決しようとする課題】一次電池、二次電池、あるいは固体高分子型燃料電池等の電気化学デバイスの隔膜として、プロトン伝導性を有する高分子すなわち高分子電解質が用いられている。例えば、ナフィオン(デュポン社の登録商標)をはじめとするパーフルオロスルホン酸系の材料が、燃料電池としての特性に優れることから従来主に使用されてきている。しかしながらこの材料は非常に高価であること、耐熱性が低いこと、膜強度が低く何らかの補強をしないと実用的でないことなどの問題が指摘されている。

【0003】こうした状況において、上記高分子電解質に替わり得る安価な高分子電解質の開発が近年活発化してきている。なかでも耐熱性に優れフィルム強度の高い芳香族ポリエーテルにスルホン酸基を導入した高分子すなわち主鎖が芳香族系であって、この主鎖にスルホン酸基が直接結合した芳香族系高分子が有望視されている。例えば、スルホン化ポリエーテルケトン系(特表平11-502249号公報)、スルホン化ポリエーテルスル

ホン系 (特開平10-45913号公報、特開平10-21943号公報) の高分子が提案されている。しかしながらこれらは、プロトン伝導性等が十分満足し得る状態ではなく、この点の改良が望まれていた。

【0004】本発明の目的は、プロトン伝導性等が高く、燃料電池用高分子電解質等に適した新規な高分子化合物を提供することに有る。

【0005】本発明者らは、従来の高分子電解質の上記 問題点を改善すべく、鋭意研究を行った結果、主鎖が芳 香族系であって、この主鎮にスルホン酸基が連結基を介して結合しているという特定の高分子が、その目的を達成し得、燃料電池等のプロトン伝導膜として優れた特性を有することを見出すとともに、さらに種々の検討を加えて本発明を完成した。

[0006]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、一般 式(1)

(式中、R¹及びR²は、独立にH、低級アルキル基又は低級フルオロアルキル基を表わす。#は式(1)のベンゼン環と結合していることを表す。Lは直接結合、O又はSを表わし、mは前記と同じ意味を表す。m¹、m²は、それぞれ整数を表し、その和は1~3の整数である。*は-S0⁻₃M²と結合結合していることを表わす。ベンゼン環は置換されていてもよい。))で示される繰り返し構造を有することを特徴とする実用的に優れた高分子、その製造方法及びその用途を提供するものである。【0008】

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明の高分子は、前記一般式(1)で示される繰り返し構造を有するものであり、式中、mは1~3の整数を、nは1~6の整数を表す。nは4~6であることが好ましい。Mは水素原子、アルカリ金属又はアンモニウムを表わす。ここで、アルカリ金属としては、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム等が挙げられる。Mとしては、本発明の高分子を燃料電池用高分子電解質として用いる場合、水素原子であることが好ましい。

【0009】またRはH、SO $_3$ H、F、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を表わす。ここで低級アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基等の炭素数 $1\sim6$ のアルキル基が、低級アルコキシ基としては、例えばメトキシ基、エトキシ基等の炭素数 $1\sim6$ のアルコキシ基が挙げられる。またRは複数有していても良く、その場合は、それらの置換基は互いに異なっていてもよい。なかでもRは、SO $_3$ H、Fであることが好ましい。

【0010】Aは直接結合、前記式(4)、(5)又は(6)の2価の基を表す。これらの2価の基は、置換基

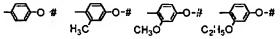
(5) 又は(6)の2価の基を、Bは直接結合、下式(7)又は(8)の基を表わす。)【0007】

を有していても良く、かかる置換基としては、例えばメ チル、エチル、2ープロピル、tーブチル、ヒドロキシ メチル、トリフルオロメチルなどの水酸基、ハロゲン等 で置換されていてもよい直鎖状または分岐状のアルキル 基;メトキシ、エトキシ、トリフルオロメトキシなどの ハロゲン原子で置換されていてもよい直鎖状または分岐 状のアルコキシ基;フェニル、メチルフェニル、メトキ シフェニル、ピフェニル、フェノキシフェニル、クロロ フェニル、スルホフェニルなどのアルキル、アルコキ シ、フェニル、フェノキシ、ハロゲン、スルホン酸等で 置換されていてもよいフェニル基;フェノキシ、メチル フェノキシ、メトキシフェノキシ、スルホフェノキシな どのアルキル、アルコキシ、スルホン酸等で置換されて いてもよいフェノキシ基;エトキシカルボニルなどのア ルキルオキシカルボニル基; エチルカルボニルオキシな どのアルキルカルボニルオキシ基;アミノカルボキシ基 またはN-アルキルアミノカルボキシ基;アミノ基、ジ メチルアミノ基などの窒素原子がアルキル基で置換され ていてもよいアミノ基;フッ素、塩素、臭素、ヨウ素な どのハロゲン原子; ウレイド基; アシルアミノ基; カル ボキシル基;ヒドロキシ基;シアノ基;スルホン酸基; アミノスルホニル基などが挙げられる。

【0011】 ここで、式(4)で表される2価の基としては、例えば1,2-フェニレン、1,3-フェニレン、1,4-フェニレン、3-メチル-1,2-フェニレン基3-エチル-1,2-フェニレン基3,6-ジメチル-1,2-フェニレン基2-エチル-1,3-フェニレン基2-エチル-1,3-フェニレン基5-ブロモ-1,3-フェニレン基2-メチル-1,4-フェニレン基2

-エチル-1, 4-フェニレン基、2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン基 2-フェニル-1, 4-フェニ レン基、2, 3-ジフェニル-1, 4-フェニレン基等 が挙げられる。

【0012】式(5)で表される2価の基としては、例えば



等のフェニレンエーテル基が挙げられる。また式(6)で表される2価の基において、R¹及びR²は、独立にH、低級アルキル基又は低級フルオロアルキル基を表わすが、かかる低級アルキル基としては、前記と同様の炭素数1~6のアルキル基があげられる。低級フルオロア

ルキル基としては、例えばトリフルオロメチル、ペンタフルオロメチル等の炭素数1~6のフルオロアルキル基が挙げられる。 式(6)で表される2価の基としては、例えば

等の1,4-フェニレンメチレン基が挙げられる。 【0013】中でも、Aとしては、直接結合、m-フェニレン基、p-フェニレン基、p-フェニレンオキシ基、m-フェニレンメチレン基、1,4-フェニレンメチレン基等が好ましい。

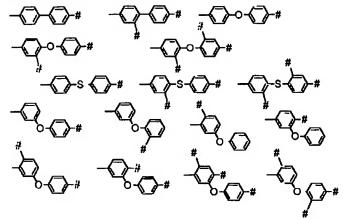
【0014】また式(1)中、Bは直接結合、前記式

におけると同様の置換基が挙げられる。ここで、式 (7)で表される基としては、例えば式(4)における と同様の2価の基の他に、

等の単環芳香基が挙げられる。

【0015】また式 (8) で表される基において、Lは直接結合、O又はSを表わし、 m^1 、 m^2 は、それぞれ整

数を表し、その和は $1 \sim 3$ の整数である。式(8)で表される基としては、例えば



等の二環芳香基が挙げられる。

【0016】中でも、Bとしては、直接結合

等が好ましい。

【0017】本発明の高分子は、上記のような式(1)で示される繰返し構造を有することを特徴とするもので

あるが、かかる繰返し構造は、全繰返し単位のうち通常 $1\sim100$ %の範囲で存在する。好ましくは $10\sim70$ %である。また高分子中の繰り返し単位の総数は通常 $10\sim10$

0000の範囲であり、好ましくは100~10000の範囲である。本発明の高分子においては、上記のような式(1)で示される繰返し構造の他に、さらに式(2)

(式中、Zは、SO2又はCOを表す。)で示される繰

り返し構造を有することもできる。この場合、それらの 繰返し単位の配列は、ランダム、交互、ブロックのいず れであってもよい。

【0018】本発明の好ましい態様としては、例えば式(2')

$$\left(\begin{array}{cccc}
& & & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\$$

(式中、xとyはそれぞれの繰返し構造の数を表し、xとyの合計は10~100000であり、xはyの0倍~100倍である。繰返し構造はランダム、交互、ブロックのいずれであってもよい。Z、A、R、B、M、m、nは前記と同じ意味を表わす。)で示される高分子が挙げられる。

【0019】本発明の高分子は、モノマーとして、例えば式(3)

(式中、X'は水素原子、クロロ基、ブロモ基、ヨード 基、又は-A-OHを表わし、m、n、M、R、A、B は前記と同じ意味を表わす。)で示される芳香族化合物 を用いることにより製造し得る。ここで、式(3)で示 される芳香族化合物は、X'が水素原子の場合について は、例えば (メトキシアリール) アルキルブロミドと、 アリールプロミドを前記の公知の方法に準じてグリニャ ールカップリングした後、脱メチル化するなどの方法に より製造することができる。またX'がハロゲン原子の 場合については、例えば塩素原子、臭素原子の場合は、 X'が水素原子である式(3)の芳香族化合物を、塩 素、臭素で処理するなどの公知の方法に準じてクロロ 化、ブロモ化する方法などにより製造することができ る。またヨウ素原子の場合は、X'が臭素原子である式 (3) の芳香族化合物をを n - ブチルリチウムで処理し アリールリチウムを発生させた後、ヨウ素で処理するな どの方法により製造することができる。

【0020】またX'がA-OHである式(3)の芳香族化合物は、例えば(ジメトキシアリール)アルキルブロミドと、アリールブロミドを公知の方法(Organic Syntheses, Collective Volume 6,407など)に準じてグリニャールカップリングした後、脱メチル化するなどの方法により製造することができる(参考文献: J. Am. Chem. Soc.,115,11735(1993))。また(ジメトキシアリール)アルキルブロミドに亜硫酸ナトリウムを作用させる公知の方法(特開平9-295962号公報など)により(ジメトキシアリー

ル)アルキルスルホン酸塩に変換した後、前述の脱メチ ル化法により脱メチル化しても製造することができる。 【0021】上記のようなモノマーを用いることによ り、本発明の高分子は製造し得るが、例えば、X'が水 素原子である場合、酸化重合法により目的物を製造する 方法が挙げられる。またmがOに相当するモノマーを用 い、酸化重合法により、対応する単独重合体を得、これ をスルホン化する方法も採用し得る。酸化重合は、例え ば特開2001-250567号公報に記載の方法に準 拠し得る。X'が、クロロ基、ブロモ基、ヨード基等で ある場合、ウルマン型の反応を素反応とする重合により 目的物を製造する方法等が挙げられる。またmがOに相 当するモノマーを用い、重合することにより、対応する 単独重合体を得、これをスルホン化する方法も採用し得 る。なお、重合は、例えば、「POLYMER SYNTHESESVolum e 1 J (Stanley R. Sandler, Wolf Karo, Academic Pre ss, Inc. 1974)の239頁「5.POLYPHENYLENE ETHER S」に記載の方法に準拠し得る。

【0022】またX'が、A-OHの場合、これとジハロゲノ芳香族化合物とを共重合又はこれとジハロゲノ芳香族化合物と芳香族ジオール化合物とを共重合することにより目的物を製造する方法等が挙げられる。またmが0に相当するモノマーを用い、これとジハロゲノ芳香族化合物とを共重合又はこれとジハロゲノ芳香族化合物と芳香族ジオール化合物とを共重合することにより、対応する共重合体を得、これをスルホン化する方法も採用し得る。

【0023】上記のジハロゲノ芳香族化合物としてはモノマーであっても高分子であってもよく、またその両方を用いてもよい。ここで、モノマーとしては例えば、1,2ージクロロベンゼン、1,3ージクロロベンゼン、1,4ージブロモベンゼン、1,3ージブロモベンゼン、1,2ージブロモベンゼン、1,3ージゴードベンゼン、1,4ージブロードベンゼン、1,4ージフルオロジフェニルスルホン、2,3'ージフルオロジフェニルスルホン、3,3'ージフルオロジフェニルスルホン、3,3'ージフルオロジフェニルスルホン、3,3'ージフルオロジフェニルスルホン、3,4'ージフルオロジフェニルスルホン、3,4'ージフルオロジフェニルスルホン、3,4'ージフルオロジフェニルスルホン、3,4'ージフルオロジフェニルスルホン、3,4'ージフルオロジ

フェニルスルホン、4,4'-ジフルオロジフェニルス ルホン、2, 2'- ジクロロジフェニルスルホン、2, 3'-ジクロロジフェニルスルホン、2,4'-ジクロロ ジフェニルスルホン、3,3'-ジクロロジフェニルス ルホン、3、4'-ジクロロジフェニルスルホン、4、 4'-ジクロロジフェニルスルホン、2,2'-ジフルオ ロジフェニルスルホン、2,3'-ジフルオロジフェニ ルスルホン、2,4'-ジフルオロベンゾフェノン、 3, 3'ージフルオロベンゾフェノン、3, 4'ージフル オロベンゾフェノン、4,4'-ジフルオロベンゾフェ ノン、2,2'-ジクロロベンゾフェノン、2,3'-ジクロロベンゾフェノン、2,4'- ジクロロベンゾフ ェノン、3、3'ージクロロベンゾフェノン、3、4'-ジクロロベンゾフェノン、4.4'- ジクロロベンゾ フェノン等の2環性のジハロゲノ芳香族化合物があげら れる。この中でも特に4,4'-ジフルオロジフェニル スルホン、4,4'-ジクロロジフェニルスルホン、 4, 4'-ジフルオロベンゾフェノン、4, 4'-ジクロ ロベンゾフェノン等が好ましく使用される。

【0024】ジハロゲノ芳香族化合物としての高分子としては、主鎖が主として芳香族環で構成されているもので末端に2つハロゲン基を有していれば特に限定はなく、例えば、ボリフェニレンエーテル系、ポリナフチレン系、ポリフェニレンスルフィド系、ボリエーテルエーテルケトン系、ポリエーテルエーテルエーテルケトン系、ポリエーテルケトン系、ポリエーテルケトン系、ポリエーテルケトン系、ポリエーテルケトン系、ポリエーテルケトン系、ポリエーテルクトン系、ポリスレンスイミダゾール系などの高分子が挙げられる。この中でも特にポリフェニレンエーテル系、ポリナフチレン系、ポリフェニレン系、ポリエーテルスルホン系高分子等が好ましく使用される。

【0025】また芳香族ジオール化合物としてはモノマ ーであっても高分子ジオールであってもよく、またその 両方を用いてもよい。かかるモノマーとしては、例えば 4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン、4, 4'-ジヒドロキシベンゾフェノン、カテコール、レゾルシノ ール、p-ヒドロキノン、4,4'-ビフェノール、ビス フェノールA等があげられる。高分子ジオールとして は、主鎖が主として芳香族環で構成されているもので末 端に2つ水酸基を有していれば特に限定はなく、例え ば、ポリフェニレンエーテル系、ポリナフチレン系、ポ リフェニレン系、ポリエーテルスルホン系、ポリフェニ レンスルフィド系、ポリエーテルエーテルケトン系、ポ リエーテルエーテルスルホン系、ポリスルホン系、ポリ エーテルスルホン系、ポリエーテルケトン系、ポリベン ズイミダゾール系などの高分子が挙げられる。この中で も特にポリフェニレンエーテル系、ポリナフチレン系、 ポリフェニレン系、ポリエーテルスルホン系高分子等が 好ましく使用される。

【0026】上記のようなジハロゲノ芳香族化合物、芳

香族ジオール化合物等と、式(3)におけるX'が、A -OHの場合の芳香族化合物とを共重合するに当たって は、アルカリの共存下に実施する公知の方法に準拠し得 る。ここで、アルカリとしては、重合活性を有する公知 のものが使用できる。好ましくはアルカリ金属水酸化 物、アルカリ金属炭酸塩などが使用される。中でも炭酸 カリウムが好適に用いられる。アルカリは、通常、水酸 基と当量乃至小過剰用いるのが好ましい。また溶媒とし て、共沸脱水性を有する溶媒と極性溶媒との混合溶媒が 用いられる。極性溶媒としては式(3)の芳香族化合 物、ジハロゲノ芳香族、生成する重合物等の溶解度がで きるだけ高いものが好ましく、例えば芳香族炭化水素系 溶媒、エーテル系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒、 スルホン系溶媒、スルホキシド系溶媒などが挙げられる が、ジメチルスルホキシド、スルホラン、N, N-ジメ チルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N -メチルピロリドン、N, N' - ジメチルイミダゾリジ ノン等が好ましく用いられる。これらは式(3)の芳香 族化合物とアルカリとの反応によりフェノキシドが生成 する際に副生する水を共沸除去する目的で、トルエン、 ベンゼンなどの共沸脱水性を有する溶媒と混合して用い られる。

【0027】重合反応の反応温度は20℃~250℃が好ましく、より好ましくは50℃~200℃である。ジハロゲノ芳香族化合物と式(3)の芳香族化合物とのモル比は通常90:110~110:90の範囲であり、特に好ましくは97:103~103:97である。ジハロゲノ芳香族化合物が過剰の場合は高分子主鎖の末端がハロゲンである割合が高く、式(3)の芳香族化合物が過剰の場合は高分子主鎖の末端が水酸基である割合が高い。また、芳香族ジオール化合物を用いる場合、式(3)の芳香族化合物との合計量とジハロゲノ芳香族化合物とのモル比が、上述した式(3)単独でジハロゲノ芳香族化合物と共重合する場合と同様になるように調整するのが好ましい。

【0028】 mが0に相当するモノマーを用いた場合は、上記のようにして得られた共重合体を、スルホン化するが、スルホン化剤としては、例えば濃硫酸、クロロ硫酸、発煙硫酸などの公知のスルホ化剤を用いることができる。これらの中でも電子密度がより高い繰り返し単位に選択的にスルホン酸基を導入しやすいことから濃硫酸が好ましく使用される(特開2001-250567公報など)。

【0029】かくして、本発明の高分子が得られるが、本発明の高分子は、燃料電池等の高分子電解質として使用し得る。この場合は、通常、膜の状態で使用される。本発明の高分子を高分子電解質膜へ転化する方法に特に制限はないが、溶液状態より製膜する方法(溶液キャスト法)が好ましい。具体的には、本発明の高分子を適当な溶媒に溶解し、その溶液をガラス板上に流延塗布し、

溶媒を除去することにより高分子電解質膜が製造し得 る。製膜に用いる溶媒は、芳香族系高分子ホスホン酸類 を溶解可能であり、その後に除去し得るものであるなら ば特に制限はなく、例えばN、N-ジメチルホルムアミ ド、N、N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー2-ピロリドン、ジメチルスルホキシド等の非プロトン性極 性溶媒、、ジクロロメタン、クロロホルム、1,2-ジ クロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の 塩素系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノール等 のアルコール類、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレ ングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコー ルモノエチルエーテル等のアルキレングリコールモノア ルキルエーテルが好適に用いられる。これらは単独で用 いることもできるが、必要に応じて2種以上の溶媒を混 合して用いることもできる。中でも、ジメチルホルムア ミド、ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、 ジメチルスルホキシド等がポリマーの溶解性が高く好ま しい。

【0030】また本発明の高分子を燃料電池に使用する際には、該高分子を支持体と複合化する事により得られる高分子電解質複合膜を用いることもできる

ここで、支持体は、本発明の高分子電解質を含浸する母材となるものであり、主に本発明の高分子電解質の強度や柔軟性耐久性のさらなる向上のために使用される。そのため、上記使用目的を満たすものであれば、フィブリル形状や多孔膜形状等、その形状や材質によらず用いることができるが、固体高分子電解質型燃料電池の隔膜として良好に使用することを念頭に置いた場合、多孔膜を用いる事が非常に有効である

【0031】該目的に用いられる多孔膜としては、膜厚 が通常1~100μm、好ましくは3~30μm、さら に好ましくは5~20µm、孔径は通常0.01~10 μ m、好ましくは0.02~7 μ m、空隙率は通常20 ~98%、好ましくは30~95%である。多孔性支持 膜の膜厚が薄すぎると複合化後の強度補強の効果あるい は、柔軟性や耐久性を付与するといった補強効果が不十 分となり、ガス漏れ(クロスリーク)が発生しやすくな る。また膜厚が厚すぎると電気抵抗が高くなり、得られ た複合膜が固体高分子型燃料電池の隔膜として好ましく ない。孔径が小さすぎると高分子固体電解質の含浸が非 常に困難となり、大きすぎると高分子固体電解質への補 強効果が弱くなる傾向にある。空隙率が小さすぎると固 体電解質膜としての抵抗が大きくなり、大きすぎると一 般に多孔膜自体の強度が弱くなり補強効果が減少する。 また、多孔性支持膜の材質としては、耐熱性の観点や、 物理的強度の補強効果を鑑みれば、脂肪族系高分子また は、含フッ素高分子が好ましい。

【0032】好適に使用できる脂肪族系高分子としてはポリエチレン、ポリプロピレン、エチレンープロピレン

共重合体等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、含フッ素高分子としては、分子内に炭素 - フッ素結合を少なくとも1個有する公知の熱可塑性樹脂が使用される。通常は、脂肪族系高分子の水素原子のすべてまたは大部分がフッ素原子によって置換された構造のものが好適に使用される。

【0033】好適に使用できる含フッ素高分子を例示すれば、ポリトリフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ(テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン)、ポリ(テトラフルオロエチレンーベルフルオロアルキルエーテル)、ポリフッ化ビニリデン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。このうち、本発明では、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ(テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン)が好ましく、特にポリテトラフルオロエチレンが好ましい。また、これらのフッ素系樹脂は、機械的強度の良好さから平均分子量が10万以上のものが好ましい。

【0034】本発明の高分子からなる電解質膜、あるいは複合膜を燃料電池に使用する場合、膜の厚みに特に制限はないが、3~200μmが好ましく、4~100μmがより好ましく 5~50μmがさらに好ましい。膜厚が薄すぎると膜強度が低下する傾向にあり 膜厚が厚すぎると電気抵抗が高くなり、固体高分子型燃料電池の隔膜として好ましくない。膜厚は、高分子電解質溶液濃度あるいは、高分子電解質溶液の塗工量、多孔性支持膜の厚み、多孔性支持膜への塗布厚を適切に選択することにより制御できる。また、本発明の目的を損なわない範囲で 酸化防止剤などの添加剤も含有し得る。

【0035】次に本発明の燃料電池について説明する。本発明の燃料電池は、高分子電解質膜または複合膜の両面に、触媒および集電体としての導電性物質を接合することにより製造することができる。該触媒としては、水素または酸素との酸化還元反応を活性化できるものであれば特に制限はなく、公知のものを用いることができるが、白金の微粒子を用いることが好ましい。白金の微粒子はしばしば活性炭や黒鉛などの粒子状または繊維状のカーボンに担持されて用いられる。集電体としての導電性物質に関しても公知の材料を用いることができるが、多孔質性のカーボン不織布またはカーボンへパーが、原料ガスを触媒へ効率的に輸送するために好ましい。【0036】多孔質性のカーボン不総布またはカーボン

【0036】多孔質性のカーボン不総布またはカーボンペーパーに白金做粒子または白金做粒子を担持したカーボンを接合させる方法、およびそれを高分子電解質フィルムと接合させる方法については、例えば、Journal of Electrochemical Society:Electrochemical Science and Technology, Vol. 135(9), 2209 (1988) に記載されている方法等の公知の方法等を用いることができる。

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を詳細に説明す

るが、本発明はこれらの例により何ら限定されるものではない。

【0038】合成例1 (1,4-ジメトキシ-2-(6-ブロモヘキシル) ベンゼンの製造)

室温下、フラスコに1,4-ジメトキシベンゼン13. 8g(100mmol)とテトラヒドロフラン25m!をア ルゴン気流下で導入した。0℃に冷却しn-ブチルリチ ウム1.6Mヘキサン溶液 (Aldrich製) 62. 5ml (n-ブチルリチウム:100mmol)を15分か けて滴下しさらに1時間撹拌し、次いで1,6-ジブロ モヘキサン30.8g(126mol)とTHF10ml の混合物を滴下した後、室温で1.5時間撹拌した。次 いで、反応マスを水50mlに注ぎテトラヒドロフラン を減圧留去した後、ジエチルエーテル50m1で3回抽 出した。有機層を飽和食塩水100m1で洗浄した後、 硫酸ナトリウムを加え水分を除去し、溶媒留去すること により粗生成物37.7gを得た。シリカゲルカラムク ロマトグラフィー (展開溶媒 ヘキサン:トルエン=1 0:1)にて1,4-ジメトキシ-2-(6-ブロモへ キシル) ベンゼン13.7g(45.5mmol)を得た。 収率46%。以下この化合物をP1と略記する。

【0039】¹H-NMR(300MHz, CDCl₃) 1.2~2.0ppm(8H、4種のメチレン)、2.6ppm(2 H、ベンジル位のメチレン)、3.4ppm(2H、ブロモメ チル)、3.76、3.77ppm(各3H、メチル)、6.6~6.9p pm(3H、芳香族)

【0040】合成例2 (P1と4-プロモジフェニル エーテルとのグリニャールカップリング)

室温下、フラスコに金属マグネシウム73mg(3.1 mmol) とジエチルエーテル12.8gをアルゴン気流下 で導入した。P1 903mg(3.0mol)をジエチ ルエーテル2.0m1で希釈して0℃で滴下し室温で 1.5時間撹拌した後、1.5時間加熱還流した。室温ま で放冷した後、アルゴン気流下で4-プロモジフェニル エーテル623mg(2.5mol)、ジクロロ $\{1,3-$ ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]ニッケル(I I) 10mg(0.018mmol)及びジエチルエーテル 14.8gの混合物に0℃にて滴下した。室温で0.5 時間撹拌した後、8時間加熱還流した後、2N希塩酸に 注ぎジエチルエーテルにて抽出した。取り出したジエチ ルエーテル溶液を硫酸ナトリウムで処理し水分を除いて 溶媒留去し粗生成物1.1gを得た。シリカゲルカラム クロマトグラフィー (展開溶媒はヘキサン:トルエン=1 0:0~3:1) にて精製し、下記カップリング生成物 0.37g(0.95mmol)を得た。収率32%。以下 この化合物をP2と略記する。

 $[0041]^{1}H-NMR(300MHz, CDC1_3)$

1.3~1.7ppm(8H、4種のメチレン)、2.5~2.6ppm (4H、ベンジル位のメチレン)、3.76、3.77ppm(各 3H、メチル)、6.7~6.8ppm (3H、ヒドロキノン部 分)、6.9~7.4ppm(9 H、フェノキシフェニル部分) 【0042】合成例3 (P2の脱メチル化) 1. 0 M三臭化ホウ素ジクロロメタン溶液(和光純薬 製) 29 m l (三臭化ホウ素:29 mol)をアルゴン雰 囲気下で-78℃に冷却した後、P2 3.72g (9.53 mol) をジクロロメタン36 mlに溶解した ジクロロメタン溶液を滴下しながら撹拌した。室温まで 昇温しながら8時間撹拌した。 反応混合物を氷水に開 け、クロロホルム200m1で3回抽出した。クロロホ ルム溶液を水洗した後、硫酸ナトリウムで処理し水分を 除き溶媒留去し粗生成物4.0gを得た。得られた粗生 成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒 はトルエン:酢酸エチル=4:1)にて精製し、下記脱

メチル体1.91g(5.27mmol)を得た。収率55

%。この化合物をP3と略記する。

 $[0043]^{1}H-NMR(300MHz, CDC1_3)$ 1.3~1.7ppm(8H、メチレン)、2.5~2.6ppm(4H、 ベンジル位のメチレン)、4.32、4.36ppm(各1H、水 酸基)、6.5~6.7ppm(3H、ヒドロキノン部分)、6.9 ~7.4ppm(9 H、フェノキシフェニル部分) 【0044】合成例4 (6-(2,5-ジメトキシフ ェニル) ヘキサンスルホン酸ナトリウムの製造) 室温下、アルゴン気流下でP1 12.1g(40.0 mol)をエタノール130mlに溶解した後、亜硫酸ナ トリウム7.56g(60.0mmol)と水130mlの 混合物を加え12時間加熱還流した。次いで溶媒留去 し、ヘキサン100mlで3回洗浄した後、水溶液を濃 縮乾固した。粗生成物にメタノール500mlを加え懸 濁し、不溶物をろ過により除去した。次いで、ろ過母液 -を濃縮乾固して6-(2,5-ジメトキシフェニル)へ キサンスルホン酸ナトリウム12.3g(38.0mmo 1) を得た。収率95%。この化合物をP4と略記す

【0045】 ¹H-NMR(300MHz, D₂O) 1.3~1.9ppm(8H、4種のメチレン)、2.66、2.96ppm (各2H、ベンジル位のメチレン)、3.87、3.88ppm (各3H、メチル)、6.9~7.1ppm(3H、芳香族) 【0046】合成例5(P4の脱メチル化) 1.0M三臭化ホウ素ジクロロメタン溶液(和光純薬 製)200ml(三臭化ホウ素:200mmol)をアルゴン雰囲気下で-78℃に冷却した後、P3 10.8g (33.3mmol)を加え撹拌した。5.5時間かけて室 温まで昇温した後、室温で24時間撹拌し、反応混合物 を氷水にあけた。ジクロロメタンを減圧留去した後、エ タノールを加え析出した無機塩をろ別した。ろ液からエタノールを減圧留去し、5%炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてpH4にした。溶媒留去した後、真空乾燥し粗生成物10.6gを得た。逆相シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、6-(2,5-ジヒドロキシフェニル)へキサンスルホン酸ナトリウム9.8g(33.1 mol)を得た。収率99%。この化合物をP5と略記する。

【0047】MS(測定法: ESI法(-)):295 (Na塩),273

1H-NMR (300MHz, D₂O)

得られた上式のブロック共重合体を濃硫酸によりスルホン化して、側鎖の芳香環および/またはヒドロキノンユニットにスルホン酸基が導入されたブロック共重合体を合成した。ジメチルアセトアミドよりキャスト製膜したフィルムのプロトン伝導度等の測定結果を表1に示す。 【0049】実施例2

P5 0.604g、4,4'-ジフルオロジフェニルスルホン 0.50gを炭酸カリウム0:31g共存下にN,N-ジメチルアセトアミド5m1を溶媒として130~150℃の温度で縮重合し、側鎖にアルキルスルホン酸基が導入された共重合体を合成した。該共重合体を遊離酸の形で表すと下記の通りである。

【0050】実施例3

特開2001-250567号公報に記載の方法に準拠し、2-ベンジルフェノール11.2g、臭化銅(I) 0.28g、2-フェニルイミダゾール0.28gを用い、トルエンーメタノール混合溶媒中、室温で20時間酸化重合させることにより、酸化重合物を得た。得られた酸化重合物4.5gと、両末端水酸基のPES(住友化学工業製PES-5003P)10.5gを、ジメチルアセトアミドートルエン混合溶媒中、炭酸カリウム存在下、4,4'-ジフルオロビフェニル0.87gを連結員として用いてブロック重合し、下式で表されるブロック共重合体を得た。

得られたブロック共重合体を濃硫酸によりスルホン化し

1.2~1.9ppm(8H、4種のメチレン)、2.47、2.83ppm (各2H、ベンジル位のメチレン)、6.5~6.8ppm(3 H、芳香族)

【0048】実施例1

P3 0.71g、4,4'-ジフルオロジフェニルスルホン 0.50gを炭酸カリウム0.31g共存下にN,N-ジメチルアセトアミド5mlを溶媒として130~150℃の温度で縮重合した。続いて両末端水酸基のポリエーテルスルホン(住友化学製:PES4003P、数平均分子量:39000)2.20gを加え80℃でカップリングさせた。

て、2-ベンジルフェノール由来のブロックの主鎖および/または側鎖のベンゼン環にスルホン酸基が導入されたブロック共重合体を合成した。ジメチルアセトアミドよりキャスト製膜したフィルムのプロトン伝導度等の測定結果を表1に示す。

【0051】比較例1 スルホン化ポリエーテルエーテルスルホンの製造

4,4'ージヒドロキシジフェニルスルホン、4,4'ージヒドロキシビフェニル、および4,4'ージクロロジフェニルスルホンを7:3:10のモル比で、炭酸カリウム共存下にジフェニルスルホンを溶媒として200~290℃の温度で重縮合した。得られたポリマーを濃硫酸によりスルホン化して、ビフェニルユニットにスルホン酸基が導入されたランダム共重合体を合成した。ジメチルアセトアミドよりキャスト製膜したフィルムのプロトン伝導度とイオン交換容量の測定結果を表1に示す。

【0052】比較例2

スルホン化ポリエーテルエーテルケトンの製造フラスコに、市販のポリエーテルエーテルケトン25gと 機硫酸125mlを仕込み、窒素気流下、室温にて48時間撹拌して該ポリマーをスルホン化した。反応溶液を3リットルの脱イオン水に滴下することによりスルホン化ポリエーテルエーテルケトンを析出させ、ろ過回収した。析出した沈殿は、ミキサーを用いた脱イオン水洗浄と吸引ろ過器による回収操作を、洗液が中性になるまで繰り返した後、減圧乾燥することにより重合体を得た。得られた重合体をジメチルアセトアミドに再溶解させて不溶分をろ別した後キャスト製膜し、厚さ30μmの膜を得た。このもののイオン交換容量、プロトン伝導度の測定結果を表1に示す。

【0053】

【表1】

例	プロン伝導度(S/cm)	イン交換容量(meq/g)
実施例1	8. 7×10 ⁻²	1.3
実施例 2	5. 2×10 ⁻²	1. 1
比較例1	6. 1×10 ⁻³	1.1
比較例2	4. 4×10 ⁻²	1.8

【発明の効果】本発明によれば、プロトン伝導性等に優れ、燃料電池用高分子電解質等に適した芳香族系高分子

を提供し得る。

フロントページの続き

(72) 発明者 屋鋪 大三郎

茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式 会社内 (72) 発明者 寺原 淳

茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式 会社内

Fターム(参考) 4J005 AA23 AA24 AA26 BA00 5G301 CA01 CA30 CD01 5H026 AA06 BB10 CX05 EE17